⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-2969

fint. Cl. 5

@発 明 者

@発

ij ي1€

識別記号

广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月8日

G 01 R 31/302

F

6723-2G

G 01 R 31/28

審査請求 未請求 請求項の数 12 (全6頁)

配線板の電気的機能試験装置の制御装置 60発明の名称

> 顧 昭63-318370 创特

願 昭63(1988)12月16日 22出

優先権主張

ドイツ連邦共和国ホルツキルヒエン、アイヒエンフエルト ギュンター、デーメン

シユトラーセ4

ドイツ連邦共和国ミュンヘン70、マロンシュトラーセ6 トーマス、ローゼ @発 明者

ドイツ連邦共和国ミュンヘン60、クローンベルガーベーク デトレフ ホフマン

ドイツ連邦共和国ベルリン及ミユンヘン(番地なし)

シーメンス、アクチエ 願 人 他出

ンゲゼルシヤフト

弁理士 富村 湿 の代理 人

最終頁に続く

明 者

配線板の電気的機能試験装置 1. 発明の名称 の朝御装置

## 2. 特許請求の範囲

1) 配線板上に取付可能な支持板を備え、その 支持板内には電極を具備した多数のガス放電 路が設けられ、前記配線板のそれぞれ少なく とも2つの選定された測定点(試験点)がそ れらに所属するガス放電路およびその電極を 介してプラズマによって電気的に接触可能で あり、各ガス放電路は少なくとも2つの電極 を備えかつ一致原理に基づいてそれらの電極 を介して所属の電極給電線を選択可能であり、 ガス放電路の第1の電極は列状に第1の電極 給電線を介して互いに結合され、ガス放電路 の第2の電極は列状に第2の電極給電線を介 して互いに結合されているような配線板の電 気的機能試験装置の制御装置において、第1 の選択されたガス放電路(6)の第1の電極 拾電線(O」)および第2の電極給電線(U)) には、前記第1の選択されたガス放電路(6) の第1の電極給電線(〇。)と第2の電極給 電線(じょ)との間にガス放電を点弧させる のに充分な電圧(Uza)が印加され、さらに 第2の選択されたガス放電路(7)の第1の 世極給電線(O。)および第2の電極給電線 (U.) には、前記第2の選択されたガス放 電路 (7) の第1の電極給電線 (0:) と第 2 の電極給電線(Us) との間にガス放電を 点弧させるのに充分である電圧(Uzz)が印 加され、ガス放電路(6、7)間の導電結合 を試験するためにガス放電間には、導電結合 がなされている場合には第1の制御ガス放電 (12) からその導電結合を介して第2の制 ,御ガス放電(13)へ渡れる電流を生ぜしめ る電位差(U,)が印加されるようになって いることを特徴とする配線板の電気的機能試 験装置の制御装置。

2) 電極 (8、9) および電極粉電線 (O,~ O。、U、~U。)は再電線から構成される かまたは帯状に形成されることを特徴とする 請求項1記載の制御装置。

- 3) 第1の電極(8、10)と第2の電極(9、 11)とはガス放電路(6、7)内の異なっ た高さ位置に配置されることを特徴とする請 或項1記数の制御装置。
- 4) 第1の電極給電線(O, ~O。)と第2の 電極給電線(U, ~U。)とは交差して配置 されることを特徴とする請求項1記載の制御 装置。
- 5) 第1の電極給電線(O, ~O。)と第2の 電極給電線(U, ~U。)とは45°の角度 で交差することを特徴とする請求項4記載の 制御装置。
- 6) 電極給電線(O、U)は膜回路の導体路に よって形成されることを特徴とする請求項5 記載の制御装置。
- 7) 選択されたガス放電路(6、7)の第1の 電極に導かれる第1の電極給電線を除いて、 全ての第1の電極給電線(0、~0、)は互

いに結合可能であることを特徴とする譲求項 1 記載の制御装置。

- 8) 選択されたガス放電路(6、7)の第2の 電極に導かれる第2の電極給電線を除いて、 全ての第2の電極給電線(U. ~U。)は互 いに結合可能であることを特徴とする請求項 1記載の制御装置。
- 9) 全てのガス放電路(6、7)はイオンピームによって付勢可能であることを特徴とする 請求項1記載の制御装置。
- 10) 試験点(P・)に所属するガス放電路内で 倒御ガス放電が点弧され、一方では試験点上 に位置して試験点(P・)が所属する導体路 上に位置するのではない全ての下部電極給電 線(U・~U。)と、他方では制御ガス放電 との間に、試験点(P・)とどれか1つの他 の試験点(P・~P。)との間に導電結合が 形成されている場合にはそれらに所属する下 部電極給電線と試験点との間にガス放電を点 弧させるのに充分である電圧(U・)が印加

され、それによりこれらの電極からガス放電 および導電結合を介して制御ガス放電へ流れ る電流が生ぜしめられることを特徴とする、 1 つの試験点(P.)を他の全ての導体路に 対して絶縁試験するための請求項1記載の制 御装置。

- 11) ガス放電路(6、7)はプリント板技術において通常用いられる格子寸法にて配置されることを特徴とする請求項1記載の制御装置。
- 12) 試験装置全体は試験すべき配線板に対して ・ 90° 回動可能であり、試験は回動しない位 でと回動した位置とで行われ得ることを特徴 とする領求項1記数の制御装置。
- 3. 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明は、配線板、例えばプリント板の電気的 機能試験装置の制御装置に関する。

## (従来の技術)

ヨーロッパ特許出願公開第102565号公報 によれば、測定点への接触を、従来普通に用いる れていたオーミック接触の代わりに、ガス放電区 間を介する非接触のプラズマ接触によって行うよ うにした配線板の電気的機能試験装置が公知であ る。このために、配線板上に取付けられ得る支持 板内に電極を具備した多数のガス放電路が設けら れ、配線板の枠内に配置されたガス放電路は測定 点に対して閉口されている。今、2つの選択され た測定点が例えば導体路を介して互いに薄電結合 されている場合には、それらに所属するガス放電 路は電極に充分高い電圧を印加することによって 点弧し得る直列接続された2つのガス放電区間を 形成する。ガス放催の点弧によって電流輸送が生 じ、この電流輸送が試験目的のために評価される。 ガス放電の点弧が起こらない場合または点弧して も僅かな電流しか流れない場合には、選択された 測定点間では導電結合は中断されているかまたは **最初から存在していなかったと見做すことができ** る。即ち、公知の装置は導電性試験と絶縁性試験 とが可能であり、その場合にオーミック接触を回 避することによって非常に高い信頼性を得ていた。

ろう付け技術または圧着技術を用いた未実装お よび実装プリント板ならびに配線板の自動試験機 および試験アダプタにおいては、測定点の個数は 例えば10万個にもなり得る。その場合、測定点 の個数と共に、ばね式試験探針を使用する場合で もガス放電区間を介するイオン接触を使用する場 合でも必要なリード線とスイッチング素子との個 数が増加し、それによって装置技術上の手数がか なり掛かり、しかもそれに応じてコストが嵩む。 接続部の個数を減らすために、各ガス放電路が少 なくとも2つの非絶縁電極を具備し、その一方の 電極が格子の役目を負うようにした装置は既に捉 寒されている(ヨーロッパ特許出願公開第021 8058号公報)。両電極を制御するだけで、ブ リント板に到るガス放電の点弧および(または) 燃焼が生ぜしめられる。それに対して、一方の電 極からプリント板に到るガス放電の点弧および( または)燃焼は他方の電極つまり格子電極によっ て阻止することができる。その際、ガス放電路の 第1の電極を第1の電極給電線を介して列状に互 いに接続し、またガス放電路の第2の電極つまり 格子電極を第2の電極給電線を介して互いに接続 すると、第1の電極給電線の一群と第2の電極給 電線の一群とは特に45°で有利に敷設すること ができる。

## (発明が解決しようとする課題)

かかる公知の装置においては、阿試験点に所属する上部電極給電線間には2つの直列接続されたガス放電を点弧するのに充分である電圧が印加される。さらに、下部電極給電線には、電圧を与えられた上部電極給電線から試験点に到る点弧を所望の測定点だけで可能にし他の全ての測定点では阻止するような電圧が印加され、その場合一つのガス放電路の両電極間では放電は起きてはならない

本発明は、この種の2電極装置において出来る限り簡単な電極形態を可能にしかつ簡単な小形化のための方法を開拓することを課題とする。さらに本発明の課題は、電極およびそれに所属する給電線は導電線から構成し、また公知の装置とは反

対に、選択された測定点に所属する電極間で放電 が起こるようにすることにある。

## (課題を解決するための手段)

このような課題を解決するために、本発明は、 配線板上に取付可能な支持板を備え、その支持板 内には世極を具備した多数のガス放電路が設けら れ、前記配線板のそれぞれ少なくとも2つの選定 された測定点(試験点)がそれらに所属するガス 放電路およびその電極を介してプラズマによって 電気的に接触可能であり、各ガス放電路は少なく とも2つの電極を備えかつ一致原理に基づいてそ れらの電極を介して所属の電極給電線を選択可能 であり、ガス放電路の第1の電極は列状に第1の 低極給電線を介して互いに結合され、ガス放電路 の第2の電極は列状に第2の電極給電線を介して 互いに結合されているような配線板の電気的機能 試験装置の制御装置において、第1の選択された ガス放電路の第1の電極給電線および第2の電極 給電線には、前記第1の選択されたガス放電路の 第1の電極給電線と第2の電極給電線との間にガ ス放電を点弧させるのに充分である電圧が印加たれ、さらに第2の選択されたガス放電路の第1の電極給電線および第2の電極給電線には、前記第2の選択されたガス放電路の第1の電極給電線との間にガス放電を点弧である電圧が即加され、ガス放電路である電圧が助にガス放電間には、悪電結合を試験するためにガス放電間がス放電を含むないる場合には第1の制御ガス放電からその導電結合を介して第2の制御ガス放電へ流れる電流を生ぜしめる電位差が印加されるようになっていることを特徴とする。

本発明の有利な構成は請求項2以下に記載されている。

# (作用)

本発明によれば、一つの測定点を制御するため にその測定点に所属する両電極間では制御ガス放 電が点弧される。二つの測定点間で導電結合を試 験したい場合には、対応する両制御ガス放電には 互いに異なった電位が印加される。それによって、 導電結合が存在している場合には一方のガス放電 からその導電結合を介して第2のガス放電へ渡れ る電流が生ぜしめられ、この電流を試験目的のた めに評価することができる。

本発明に基づく制御装置によれば、電極形態の 構成は大きな選択自由度を有する。

### (実施例)

次に、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に 説明する。

第1図は、測定点(試験点)への接触を非接触のプラズマ接触によって行うようにした配線板、特にプリント板の電気的機能試験装置のための図にはアリント板1の一部分が示されており、そのしてはアリント板1の上部分が深定点3、4を形成の上ではブリント板1の上面には、絶縁材料スト板1の上面には、絶縁材料スト板2の形態の多数のが入れており、が取けられた支持板5が取付けられて、超路を設けられた支持板5が取付けている。点4に所属するがス放電路7だけが図示でされている。据8

は電極9よりも深い所に位置している。 ガス放電路7内には電極10、11が配置され、この場合も同じく電極10は電極11よりも深く電極8と同じ高さの所に位置している。電極8、9間の点ででは、11間の点線13はそれを表している。O、は電極9、11に接続された上部給電線を示し、U、、U、は電極8、10に接続された下部給電線を示し、U、はでは近点を表している。U、、U、は対ス放電を表してはは破り、してはは対ス放電圧を表し、はは対なった財動電圧を表し、1。は試験電圧を表し、1。は試験電圧を表し、1。は試験電圧を表し、1。は試験電圧を表し、1。は試験電圧を表し、1。は試験電圧を表す。R、R、R。は所望の動作点に調整するための直列抵抗を表す。

類2図において、O、~O,は同様に上部電極 給電線を示し、U,、U,は下部電極給電線を示 している。P,、P,は導体路上の2つの試験点 (利定点)を示している。

例えば第2図において試験点Pi、Piを試験 したい場合には、先ず次の電圧が印加される。

電極	電圧
U,	0
U :	បៈ
0,	Uzı
0	n

それによって、電極には試験点P・、Pェを介して、ガス放電の点弧を生じさせる電圧UェiまたはUェzが印加される。O・とUェとの交差点およびO・とU・との交接点には電位差は生じないかまたは生じても低かである。今、例えばU・およびO・における電圧が同じ値U・だけ変化したないすると、P・またはPェ上の電圧差はでんしないが、しかしながらP・、Pェが悪電も合している。可試験点P・、Pェが悪電結合している場合には、その電位差によってがス放電ので流れる。その場合にはU・くUェi、Uェiでなければならない。というのは、そうでないと不所望な個所でガス放電が点弧されてしまうからである。

N個の事体路(および、説明を簡単にするため

に、導体路当たり2つの試験すべき最終点)を備えたプリント板を試験する際には、"導温試験"のためにN回の測定が必要である。絶縁試験の際に各導体路が他の各導体路に対して個別に短絡または分路試験をされなければならない場合には、1/2N(N-1)回の測定が必要とされる。それゆえ、結論が出るまでには非常に長い測定時間を要する。

多数の制御ガス放電の並列接続は物理的に可能 ではないので、従来の方法を用いたのでは、他の 全ての導体路に対する一つの導体路の絶縁試験を 同時に行うことはできない。

しかしながら、本発明による装置を用いると、以下で述べる方法によれば、"他の全ての溥体路 に対する一つの溥体路"の試験を実現することが できる。この試験によれば、他の全ての溥体路に 対する一つの溥体路の絶縁試験を一つのステップ にて行うことができる。その場合、岡様に絶縁試 験はN回の例定を必要とするだけである。

例えばP。について他の全ての導体路に対する

絶縁状験を行いたい場合には、一方ではU」と他 方では他の全ての下部電極U、(この下部電極は 試験すべき点上に位置し、P。に所属する源体路 上に位置するのではない)との間に、既に燃焼し ているガス放電を維持するには充分であるが自発 的点弧を起こさせるには充分でない低圧が印加さ れる。O、に、O、、U、間だけの点弧を可能に してそれ以外での点弧を可能にしないような大き さと極性とを有する電圧が印加されると、Piの 上では電極間にガス放電が点弧される。このこと・ によって試験点P。およびその試験点P。に導電 結合している各試験点P」へ流れる電流が生ぜし、 められる。これによって試験点P」とその上に存 在している下部電極との間に点弧が惹き起こされ る。このようにして、固定的に選択された試験点 P、と他のあらかじめ定められていない試験点P。 との間の、(不所望な) 導電結合を試験することが できる。したがって、N個の導体路の場合にはN 回の絶縁測定を必要とするだけである。必要な場 合には、この短絡は、P、が全ての試験点に対し

てではなく半分(1/4、等)の試験点に対して 短絡を試験されるような他の測定によって位置決 めすることができる。測定の付加的な回数は2を 底とする導体路数1d(N)の対数とほぼ一致す る。

#### 81

第2図に図示された実施例においては、上部電極給電線O1、O1、O2 および下部電極給電線U1、U2 用として直径3 mmのアルミニウム線が使用された。上部電極給電線を有する平面と下部電極給電線を有する平面との間隔は25 mmである。下部電極給電線の線軸と導体路2 および試験点P1、P1を有する平面との間隔は10 mmである。ガス放電路の直径は3 mmである。装置全体は圧力25 mbarのヘリウム雰囲気内に置かれた。

**状験は次の電気的パラメータを用いて行われた。** 符号は第1図に示された符号が引用されている。

直列抵抗 R . = 400 k Ω 直列抵抗 R . = 400 k Ω

## 直列抵抗R。- 10 kΩ

 U, 、O, (無電位)間の燃烧電圧は450 V、

 U, はO, に対して正、燃烧電流は1.3 m A

 U, 、O, (無電位)間の燃烧電圧は450 V、

 U, 、O, に対して負、燃烧電流は1.3 m A

 U, 、U, (無電位)間の試験電圧は200 V、

 U, に対して正

源体路 2 を介して試験点  $P_1$ 、  $P_2$  間が導電結合されている場合には、試験電流  $I_1$   $I_2$   $I_3$   $I_4$   $I_5$   $I_5$ 

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は電気的機能試験を行うための制御装置 の原理構成を示す断面図、第2図は制御電極を備 えた6個の選択された試験点を示す機略図である。

1…プリント板

2…導体路

3 、 4 … 衡定点

5 … 支持板

6、7…ガス放電路

8、9、10、11…電板

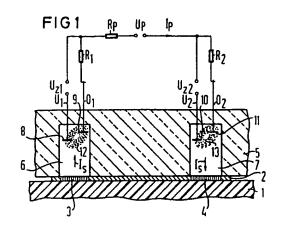
12、13…制御ガス放電

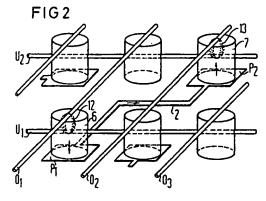
Uzi、Uzzw電圧

P.、P. …試験点

U. 、U. …電極給電線

〇』、〇』、〇』…電極給電線





第1頁の続き @発 明 者 アルノルト、ハイゼン ドイツ連邦共和国ガルヒング、ケーニヒスベルガーシュト ラーセ22